

8

先進元件製程

- ◆ 先進元件製程需求
- ◆ SOI
- ◆ 應變矽 Strain Si
- ◆ 非平面元件 3D device
- ◆ 高介電閘極氧化層 (High K gate dielectric)
- ◆ 金屬閘極 Metal gate